

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-104063  
(P2004-104063A)

(43) 公開日 平成16年4月2日(2004.4.2)

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>	F I	テーマコード (参考)
H05K 9/00	H05K 9/00 M	2E001
B32B 5/18	B32B 5/18	4F100
B32B 7/02	B32B 7/02 104	5E321
E04B 1/92	E04B 1/92	5J020
H01Q 1/42	H01Q 1/42	5J046
審査請求 有 請求項の数 16 O L (全 21 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号	特願2002-367057 (P2002-367057)	(71) 出願人	391016923 北海道大学長 北海道札幌市北区北8条西5丁目8番地
(22) 出願日	平成14年12月18日 (2002.12.18)	(74) 代理人	100078134 弁理士 武 顕次郎
(31) 優先権主張番号	特願2002-209857 (P2002-209857)	(72) 発明者	武笠 幸一 北海道札幌市中央区南13条西5丁目1番1号901
(32) 優先日	平成14年7月18日 (2002.7.18)	(72) 発明者	網淵 輝幸 北海道札幌市厚別区厚別東1条3丁目4番32号
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(72) 発明者	末岡 和久 北海道札幌市東区北35条東3丁目3番10号108
最終頁に続く			

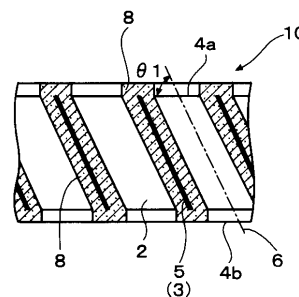
(54) 【発明の名称】 電磁波吸収体

(57) 【要約】

【課題】電磁波の吸収性能が高く、薄型、軽量化が可能で、極めて広範囲にわたって電磁波吸収性能が発揮できる信頼性に優れた電磁波吸収体を提供する。

【解決手段】貫通した多数の透孔2を有する多孔質基体3の前記透孔周面に、電磁波吸収性フィラーと電磁波吸収性高分子材の混合物からなる吸収被膜8を形成し、その透孔2が前記吸収被膜8で塞がれていないで通気性を有することを特徴とする。

【選択図】 図11



## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

貫通した多数の透孔を有する多孔質基体の前記透孔周面に、電磁波吸収性フィラーと電磁波吸収性高分子材の混合物からなる吸収被膜を形成し、その透孔が前記吸収被膜で塞がれていないで通気性を有することを特徴とする電磁波吸収体。

## 【請求項 2】

貫通した多数の透孔を有する多孔質基体の前記透孔内に、細孔にフィラメント状炭素を被着した不燃性または難燃性粒子を装填したことを特徴とする電磁波吸収体。

## 【請求項 3】

貫通した多数の透孔を有する多孔質基体の前記透孔周面に、電磁波吸収性フィラーと電磁波吸収性高分子材の混合物からなる吸収被膜を形成し、その吸収被膜付きの透孔に、細孔内にフィラメント状炭素を被着した不燃性または難燃性粒子を装填したことを特徴とする電磁波吸収体。 10

## 【請求項 4】

請求項 1 ないし請求項 3 のうちのいずれか 1 項記載の電磁波吸収体において、前記多孔質基体が電磁波遮蔽材料または電磁波吸収材料で構成されていることを特徴とする電磁波吸収体。

## 【請求項 5】

請求項 1 または請求項 3 記載の電磁波吸収体において、前記電磁波吸収性フィラーの含有率の異なる吸収被膜が重ねて複数層設けられていることを特徴とする電磁波吸収体。 20

## 【請求項 6】

請求項 1 または請求項 3 記載の電磁波吸収体において、前記吸収被膜と重なるように、電磁波吸収性の金属あるいは炭素を含有する薄層が設けられていることを特徴とする電磁波吸収体。

## 【請求項 7】

請求項 1 ないし請求項 6 のうちのいずれか 1 項記載の電磁波吸収体において、前記多孔質基体がハニカム構造体であることを特徴とする電磁波吸収体。

## 【請求項 8】

請求項 1 ないし請求項 7 のうちのいずれか 1 項記載の電磁波吸収体において、前記多孔質基体の透孔の軸方向がその多孔質基体の平面に対して傾斜していることを特徴とする電磁波吸収体。 30

## 【請求項 9】

請求項 1 または請求項 3 記載の電磁波吸収体において、前記電磁波吸収性高分子材がイソブチルメタアクリレートとブチルアクリレートとの共重合体からなる変性ポリエステル樹脂であることを特徴とする電磁波吸収体。

## 【請求項 10】

請求項 1 ないし請求項 9 のうちのいずれか 1 項記載の電磁波吸収体において、その電磁波吸収体がシート状で複数積層されていることを特徴とする電磁波吸収体。

## 【請求項 11】

請求項 10 記載の電磁波吸収体において、前記複数積層される電磁波吸収体が、イソブチルメタアクリレートとブチルアクリレートとの共重合体からなる変性ポリエステル樹脂で一体に接着されていることを特徴とする電磁波吸収体。 40

## 【請求項 12】

請求項 1 ないし請求項 9 のうちのいずれか 1 項記載の電磁波吸収体において、その電磁波吸収体の表面に、細孔にフィラメント状炭素を被着した不燃性または難燃性粒子がコートされていることを特徴とする電磁波吸収体。

## 【請求項 13】

請求項 1 ないし請求項 9 のうちのいずれか 1 項記載の電磁波吸収体において、その電磁波吸収体がシート状で複数積層され、その電磁波吸収体と電磁波吸収体の間に、細孔にフィラメント状炭素を被着した不燃性または難燃性粒子が介在されていることを特徴とする電 50

磁波吸収体。

【請求項 14】

請求項 1 ないし請求項 9 のうちのいずれか 1 項記載の電磁波吸収体において、その電磁波吸収体が立体的に加工され、その加工された電磁波吸収体の中空部に、細孔にフィラメント状炭素を被着した不燃性または難燃性粒子が装填されていることを特徴とする電磁波吸収体。

【請求項 15】

請求項 1 ないし請求項 14 のうちのいずれか 1 項記載の電磁波吸収体において、その電磁波吸収体が電子部品を搭載したプリント配線基板の周辺、または電子部品の周辺に設置されていることを特徴とする電磁波吸収体。

10

【請求項 16】

請求項 1 ないし請求項 14 のうちのいずれか 1 項記載の電磁波吸収体において、その電磁波吸収体を建築材として用いることを特徴とする電磁波吸収体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、コンピュータやテレビなどの各種電子機器、通信機器などの電子・電気分野、シールドビルやシールド施設などの建築建材分野、人体保護用品の分野などの各分野において適用が可能な電磁波吸収体に関するものである。

【0002】

20

【従来の技術】

近年、各種電子機器や通信機器などの性能が飛躍的に向上するにつれて、電磁波障害の対策が急務になっている。具体的には例えば、高層建築物の電波反射によるテレビのゴースト現象、自動車や列車などの運行に障害をきたすレーダーの鏡像現象、携帯電話などの移動通信機器から発せられる電波による医療機器の誤動作などの電磁波障害が挙げられる。

【0003】

また、TEMPEST（パソコンなどからの漏洩電磁波を 100 m 以上離れた場所で傍受可能な情報技術）に対して無防備であった。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

30

従来の電磁波吸収体には、発泡ウレタン樹脂などの基材に炭素材料を含浸またはコーティングしたものが多く用いられている。電磁波の吸収は、炭素材料などの電磁波吸収性物質が電磁波を吸収し、電磁波がもっている電磁波エネルギーを熱エネルギーに変換することによって行なわれる訳であるが、この際に電磁波吸収性物質が発熱する。そのため強力な電磁波を受けると、電磁波吸収性物質の発熱量が多くなり、前記基材である発泡ウレタン樹脂が熱変形したり、溶融したり発火し（600 以上で爆裂燃焼する）、有毒ガスが発生するなどの問題点を有している。

【0005】

また、例えば電波暗室などに用いられる電磁波吸収体 100 は、図 40 に示すように基台 101 とその上に設けられた多数の尖端部 102 を有する、高さ H が数十 cm から数 m のものである。そのため暗室内において電磁波吸収体 100 の占めるスペースが大きく、室内の空間利用率が悪いうえ、厚くて重く、前述のように燃え易いなどの欠点を有している。

40

【0006】

さらに電磁波吸収体を必要とする技術分野も近年極めて広い範囲にわたっており、キロヘルツ（KHz）の周波数帯域からギガヘルツ（GHz）のミリ波の周波数帯域までに及んでいる。

【0007】

本発明の目的は、このような従来技術の欠点を解消し、電磁波の吸収性能が高く、薄型、軽量化が可能で、極めて広範囲にわたって電磁波吸収性能が発揮できる信頼性に優れた電

50

磁波吸収体を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】

前記目的を達成するため本発明の第1の手段は、貫通した多数の透孔を有する多孔質基体の前記透孔周面に、電磁波吸収性フィラーと電磁波吸収性高分子材の混合物からなる吸収被膜を形成し、その透孔が前記吸収被膜で塞がれていないで通気性を有することを特徴とするものである。

【0009】

本発明の第2の手段は、貫通した多数の透孔を有する多孔質基体の前記透孔内に、細孔にフィラメント状炭素を被着した不燃性または難燃性粒子を装填したことを特徴とするものである。

10

【0010】

本発明の第3の手段は、貫通した多数の透孔を有する多孔質基体の前記透孔周面に、電磁波吸収性フィラーと電磁波吸収性高分子材の混合物からなる吸収被膜を形成し、その吸収被膜付きの透孔に、細孔内にフィラメント状炭素を被着した不燃性または難燃性粒子を装填したことを特徴とするものである。

【0011】

本発明の第4の手段は、前記第1の手段ないし第3の手段において、前記多孔質基体が電磁波遮蔽材料または電磁波吸収材料で構成されていることを特徴とするものである。

【0012】

本発明の第5の手段は、前記第1の手段または第3の手段において、前記電磁波吸収性フィラーの含有率の異なる吸収被膜が重ねて複数層設けられていることを特徴とするものである。

20

【0013】

本発明の第6の手段は、前記第1の手段または第3の手段において、前記吸収被膜と重なるように、電磁波吸収性の金属あるいは炭素を含有する薄層が設けられていることを特徴とするものである。

【0014】

本発明の第7の手段は、前記第1の手段ないし第6の手段において、前記多孔質基体がハニカム構造体であることを特徴とするものである。

30

【0015】

本発明の第8の手段は、前記第1の手段ないし第7の手段において、前記多孔質基体の透孔の軸方向がその多孔質基体の平面に対して傾斜していることを特徴とするものである。

【0016】

本発明の第9の手段は、前記第1の手段または第3の手段において、前記電磁波吸収性高分子材がイソブチルメタアクリレートとブチルアクリレートとの共重合体からなる変性ポリエステル樹脂であることを特徴とするものである。

【0017】

本発明の第10の手段は、前記第1の手段ないし第9の手段において、その電磁波吸収体がシート状で複数積層されていることを特徴とするものである。

40

【0018】

本発明の第11の手段は、前記第10の手段において、前記複数積層される電磁波吸収体が、イソブチルメタアクリレートとブチルアクリレートとの共重合体からなる変性ポリエステル樹脂で一体に接着されていることを特徴とするものである。

【0019】

本発明の第12の手段は、前記第1の手段ないし第9の手段において、その電磁波吸収体の表面に、細孔にフィラメント状炭素を被着した不燃性または難燃性粒子がコートされていることを特徴とするものである。

【0020】

本発明の第13の手段は、前記第1の手段ないし第9の手段において、その電磁波吸収体

50

がシート状で複数積層され、その電磁波吸収体と電磁波吸収体の間に、細孔にフィラメント状炭素を被着した不燃性または難燃性粒子が介在されていることを特徴とするものである。

【0021】

本発明の第14の手段は、前記第1の手段ないし第9の手段において、その電磁波吸収体が立体的に加工され、その加工された電磁波吸収体の中空部に、細孔にフィラメント状炭素を被着した不燃性または難燃性粒子が装填されていることを特徴とするものである。

【0022】

本発明の第15の手段は、前記第1の手段ないし第14の手段において、その電磁波吸収体が電子部品を搭載したプリント配線基板の周辺、または電子部品の周辺に設置されていることを特徴とするものである。

10

【0023】

本発明の第16の手段は、前記第1の手段ないし第14の手段において、その電磁波吸収体を例えば側壁、天井壁、床壁、仕切り壁などの建築材に用いたことを特徴とするものである。

【0024】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態を図とともに説明する。図1ないし図3は本発明で用いられる各種多孔質ブロック1の斜視図で、図1は開口部の正面形状が六角形の八ニカム構造体の多孔質ブロック1、図2は開口部の正面形状が四角形または菱形の格子状構造体の多孔質ブロック1、図3は開口部の正面形状が円形または楕円形の多孔質ブロック1を示しており、いずれの多孔質ブロック1も多数（無数）の透孔2が図面の手前側から奥側に向けて平行に延びて貫通している。

20

【0025】

この多孔質ブロック1はアルミニウム、銅、鉄、ニッケルあるいはそれらの合金など金属からなる電磁波遮蔽材料、または炭素、フェライトなどの電磁波吸収材料で構成されている。

【0026】

図4と図5は多孔質ブロック1からシート状の多孔質基体3を得るときのカットの仕方を示す多孔質ブロック1の側面図で、図4は多孔質ブロック1の上面4に対して90度以外の傾斜角度 $\theta_1$ でカットする状態を、図5は多孔質ブロック1の上面4に対して90度の角度 $\theta_2$ でカットする状態を、それぞれ示している。

30

【0027】

図6は図1に示す八ニカム構造体の多孔質ブロック1からカットして得られたシート状多孔質基体3の横断面図、図7と図8は図6A-A線上の縦断面図で、図7は図4のカット方法で得られたシート状多孔質基体3の縦断面図、図8は図5のカット方法で得られたシート状多孔質基体3の縦断面図である。

【0028】

本実施形態ではシート状多孔質基体3は導電性ならびに成形性を考慮してアルミニウムあるいはその合金から構成され、図6に示すように透孔2の正面形状が六角形をしており、図7ならびに図8に示すようにシート状多孔質基体3の互いに平行な2つの平面4a, 4bを貫通する多数（無数）の透孔2を有している。その透孔2のセルサイズL（図6参照）は約50～1000 $\mu\text{m}$ （実施形態では900 $\mu\text{m}$ ）、透孔周壁5の厚さT（図6参照）は約10～30 $\mu\text{m}$ （実施形態では15 $\mu\text{m}$ ）、シート状多孔質基体3の高さH（図7, 図8参照）は約1～2mm（実施形態では1.0mm、1.5mm、1.8mm）である。

40

【0029】

図4に示すように多孔質ブロック1の上面4に対して傾斜角度 $\theta_1$ （実施形態では45度と70度）でカットすると、図7に示すように透孔2の軸方向6が前記平面4a, 4bに対して傾斜角度 $\theta_1$ （実施形態では45度と70度）で傾斜したシート状多孔質基体3が

50

得られる。

【0030】

一方、図5に示すように多孔質ブロック1の上面4に対して90度の角度2でカットすると、図8に示すように透孔2の軸方向6が前記平面4a, 4bに対して直交したシート状多孔質基体3が得られる。

【0031】

図9は、多孔質ブロック1からシート状多孔質基体3を得る他のカット方法を示す多孔質ブロック1の上面図である。図4に示すカット法では多孔質ブロック1を斜めに削ぐようにカットしたが、この例は多孔質ブロック1の上面4上において、多孔質ブロック1の長辺に対してカット刃(図示せず)を傾斜角度3に配置・固定して、そのままカット刃を下方向に降ろすことにより、結果的には図7と同様なシート状多孔質基体3が得られる。このカット方法はカット刃を単に垂直方向に上下動すれば良いだけであり、図4の方法に比べて量産的である。

10

【0032】

前述の例では多孔質ブロック1からシート状多孔質基体3を切り出したが、この他にエキスパンデットメタル、金属あるいは炭素繊維からなる網体を1層または複数層にしてシート状多孔質基体として用いることも可能である。

【0033】

このシート状の多孔質基体3はフレキシブル性を有し折り曲が可能で、後述のように三角形以上の多角形の柱状、円柱状、円錐、角錐、台形など任意の形状に立体的に加工することが可能である。

20

【0034】

図10ないし図12に示すようにシート状多孔質基体3の平面4a, 4bならびに透孔周壁5の表面(壁面)に、電磁波の吸収機能を有する吸収被膜8がほぼ均一に形成される。吸収被膜8は電磁波吸収性フィラーと電磁波吸収性高分子材の混合物から構成されている。

【0035】

電磁波吸収性フィラー(微粉末)としては、例えば銅、アルミニウム、銀、白金、亜鉛、マンガン、フェライト、グラファイト、グラファイトを担持したセラミックなどが用いられる。前記フェライトとしては、例えばマンガン-亜鉛系、ニッケル-亜鉛系、銅-亜鉛系、ニッケル-鉄系などのスピネル型フェライトが用いられる。

30

【0036】

前記グラファイトを担持するセラミックとしては、例えばアルミナ系、ムライト系、チタニア系、チタン酸塩系、ジルコニア系、ジルコン系、炭化珪素系などが用いられる。

【0037】

不活性雰囲気において焼成した後に炭素が残ってその形状を保持する多孔質体(例えば段ボールなどの紙質)に、炭素源として的高分子材料(例えばフェノール樹脂)及びシリコン粉末を含んだスラリーを含浸させ、不活性雰囲気中で約900~1300で焼成して炭化し、その炭化した多孔質体を減圧下あるいは不活性雰囲気中で約1400以上で焼結することにより、微孔を有する炭化珪素を生成する。そしてこの多孔質体に減圧下あるいは不活性雰囲気中で約1300~1800の温度でシリコンを溶融含浸させた炭化珪素系多孔質体は、軽量で優れた耐熱性、耐蝕性、熱衝撃性を有しているため賞用できる。

40

【0038】

前記電磁波吸収性フィラーを単独あるいは混合して用いられる。電磁波吸収性フィラーの粒径は3μm以下、好ましくは1μm以下である。

【0039】

前記電磁波吸収性高分子材としては、例えばイソブチルメタアクリレートとブチルアクリレート(例えば-メチルスチレン)との共重合体からなる変性ポリエステル樹脂が好適である。この変性ポリエステル樹脂中のイソブチルメタアクリレートとブチルアクリレートとの組成割合は、重量比で1/1~3/1である。

50

## 【0040】

この変性ポリエステル樹脂は分子量が約30万～100万の縮重合体でCOOH基をもつ長鎖化合物で、分子中にOH基、二重結合、三重結合を有していないため、耐候性に優れ、銅、アルミニウム、銀などの金属からなる電磁波吸収性フィラーを酸化から長期間（10年以上）護る。この変性ポリエステル樹脂はイソプロピルアルコール、ケロシン、アセトンなどの有機溶剤に可溶である。

## 【0041】

具体的にはこの変性ポリエステル樹脂30重量%をイソプロピルアルコールなどの有機溶剤に溶かし、銅を主成分とする銅とアルミニウムの混合物からなる超微粒子状の電磁波吸収性フィラーを200～500重量%添加したものが用いられる。

10

## 【0042】

この変性ポリエステル樹脂は糸鞠状のラダーポリマーで、その3次元構造中に電磁波吸収性フィラーの微粒子を均一に分散・担持して、酸化や劣化から長期間保護する。

## 【0043】

電磁波吸収性フィラーと電磁波吸収性高分子材を含む塗布液をエアレススプレーで200Kg/cm<sup>2</sup>程度の高圧で噴射してシート状多孔質基体3に付着し、表面と孔内に吸収被膜8を形成する。

## 【0044】

またこの他に、電磁波吸収性フィラーと電磁波吸収性高分子材を含む塗布液を、超音波振動子を備えた容器に満たし、シート状多孔質基体3をその容器に入れる。そして前記超音波振動子を可動させて、前記溶液をシート状多孔質基体3に万遍なく馴染ませる。

20

## 【0045】

その後、シート状多孔質基体3を密閉容器内に移して高圧空気を送り、瞬間的にシート状多孔質基体3の内部にある余分な溶液を排出する。次に遠赤外線ランプまたはハロゲンランプで短時間（数十秒）加熱・乾燥してシート状多孔質基体3の表面と孔内に吸収被膜8を形成する方法もある。

## 【0046】

吸収被膜8は固化するとポリマー内部の金属やグラファイトカーボンなどとのトンネル効果で、表面抵抗率が例えば0.3～1cm程度の導電性となる。シート状多孔質基体3としてアルミニウムなどの金属あるいはカーボンを使用すると、多孔質基体3を介して全セルが導電性を有し、導電性のある電磁波吸収体となる。吸収被膜8の膜厚は30～200μm、好ましくは50～100μmである。吸収被膜8は、一層または多層構造であることが有効である。また多層構造の場合、各層の電磁波吸収性フィラーの含有率や必要に応じて含有率と膜厚を変えることも有効である。

30

## 【0047】

吸収被膜8を形成しても図10ないし図12に示すようにシート状多孔質基体3の透孔2は塞がれず、従って透過性（シースルー）を有し、気体の流通が自由である。

## 【0048】

図13は、本実施形態に係る電磁波吸収体の吸収機能を説明するための原理図である。透孔（セル）2内に入った電磁波9は、

40

1. 透孔（セル）2内における壁面での乱反射が繰り返えされる。多孔質基体3がハニカム構造体の場合は相対向する6つの壁面を有し、乱反射（疑似ブラウン運動〔分子振動〕）が効率的に繰り返えされる。

## 【0049】

2. 同図の円内に示しているように吸収被膜8の表面には微細な凹凸が無数形成され、フラットな面に比べて比表面積が数千倍～数万倍に増加して、乱反射が生じ易い。

## 【0050】

3. 吸収被膜8中の電磁波吸収性高分子は3次元の糸鞠構造（COOHによる立体的なマトリックス構造）を有した炭素の塊でもあることから、電磁波の吸収が効率的に行なわれる。

50

## 【0051】

4 . 吸収被膜 8 中に分散・保持されている微細ファイラーにより電磁波の乱反射と吸収が効率的に行なわれる。

## 【0052】

5 . アルミニウムなどからなるシート状多孔質基体 3 と電磁波の共振が生じる。

6 . アルミニウムなどからなるシート状多孔質基体 3 の内部での電磁波の乱反射による減衰が生じている。

## 【0053】

そして図 1 3 に模式的に示したようにブラウン運動のような乱反射と共振が生じながら、前記 1 ~ 6 の相乗作用により電磁波エネルギーが効率良く吸収される。

10

## 【0054】

図 7 , 図 1 1 に示すように透孔 2 の軸方向 6 が多孔質基体 3 の平面 4 a , 4 b に対して傾斜している多孔質基体 3 を使用すると、図 8 , 図 1 2 に示すように透孔 2 の軸方向 6 が多孔質基体 3 の平面 4 a , 4 b に対して直交する多孔質基体 3 よりも同じ厚さで透孔 2 ( 吸収被膜 8 ) の長さが実質的に長くなり、透孔周壁 5 が斜めになるから電磁波の乱反射が生じ易く、電磁波を封じ込め易いなどの理由から賞用できる。

## 【0055】

図 1 4 はこの通気性を有する電磁波吸収体の適用例を示す図で、パソコンなどの電子機器 1 1 に設けられている通気孔 1 2 のケース内側にシート状の電磁波吸収体 1 0 を固定している。電子機器 1 1 は、電磁波ノイズの対策とリサイクルの容易性から金属筐体への転換が増加している。そして電子機器 1 1 内の各種電子デバイスから熱を発生するため、放熱用の通気孔 1 2 がケースの側面や後面などに形成されている。そのため通気孔 1 2 を通して電磁波が電子機器 1 1 内に入って電子デバイスに悪影響を及ぼしたり、あるいは電子機器 1 1 内で発生した電磁波が通気孔 1 2 を通して外部に洩れ、周辺機器などに悪影響を及ぼす。

20

## 【0056】

本実施形態の電磁波吸収体 1 0 は薄くて通気性を有するため、放熱は支障なく行なわれ、しかも電磁波吸収機能を備えているため、通気孔 1 2 を通しての電磁波の出入りを有効に阻止することができる。

## 【0057】

図 1 5 と図 1 6 はこのシースルー性を有する電磁波吸収体の適用例を示す図で、図 1 5 は窓付近の断面図、図 1 6 は室内から見た電磁波吸収体の正面図である。例えば高層インテリゼントビル、レーダ管制室、重役室、経理室、コンピュータ室、工場の生産コントロール室、列車の運行コントロール室、戦艦などの電磁波シールドが必要な部屋のガラス窓 1 3 は窓枠 1 4 に固定されている。このガラス窓 1 3 の室内側には、シート状の電磁波吸収体 1 0 a , 1 0 b が配置されている。この電磁波吸収体 1 0 a , 1 0 b は導電性を有する格子状の金属枠 1 5 に例えば障子のように張られた状態で保持され、必要に応じて矢印方向に開閉可能になっている。

30

## 【0058】

図 1 1 に示すように透孔 2 の軸方向 6 が平面 4 a , 4 b に対して傾斜した電磁波吸収体 1 0 a , 1 0 b を用いた場合、その傾斜方向によって、上方からの外光が室内に取り入れられて空が良く見えたり、下方からの外光が室内に取り入れられて下側の道路などが良く見えたり、左方からの外光が室内に取り入れられて左側の光景が良く見えたり、右方からの外光が室内に取り入れられて右側の光景が良く見えたりする。

40

## 【0059】

電磁波吸収体 1 0 a , 1 0 b は写真や絵画などを印刷することも可能である。また電磁波吸収体 1 0 a , 1 0 b の形状は、四角形の他に円形、多角形、ハート形、星形、ダイヤ形など任意の形状にデザインすることも可能である。さらに透孔 2 の軸方向 6 を変えて、入光の濃淡差を設けてインテリア効果を上げることもできる。

## 【0060】

50



図 17 と図 18 は本発明の第 2 の実施形態に係る電磁波吸収体を説明するための図で、図 17 は電磁波吸収体の横断面図、図 18 は電磁波吸収体の縦断面図である。

【0061】

本実施形態で前記第 1 の実施形態と相違する点は、吸収被膜 8 の上に CVD、スパッタリング、イオンプレーティングなどの薄膜技術を用いて銅、アルミニウム、銀、白金、亜鉛、マンガンなどのアモルファス金属膜を形成するか、あるいは塗布法などで炭素（グラファイト）膜や炭素（グラファイト）を担持したセラミック微粒子膜などからなる薄層 19 を形成した点である。

【0062】

本実施形態では一層の薄層 19 を形成したが、薄層 19 を重ねて複数層形成して、例えば第 1 層の薄層 19 をアモルファス金属膜で構成し、第 2 層の薄層 19 を炭素膜で構成し、第 3 層の薄層 19 を炭素を担持したセラミック微粒子膜で構成するように、異なった材料で複数層の薄層 19 を設けることも可能である。

【0063】

本実施形態では吸収被膜 8 の上に薄層 19 を形成した構造であるが、その薄層 19 の上にまた吸収被膜 8 を形成したり、さらにその上に薄層 19 を形成した多層構造であってもよい。

【0064】

図 19 ないし図 21 は本発明の第 3 の実施形態に係る電磁波吸収体を説明するための図で、図 19 は電磁波吸収体の横断面図、図 20 と図 21 は電磁波吸収体の縦断面図である。

【0065】

本実施形態においても図 6 ないし図 8 に示すシート状の多孔質体 3 を用い、その透孔 2 内に不燃性または難燃性微粒子（以下、不燃性微粒子と略記する）16 を装填する。

【0066】

この不燃性微粒子 16 は、不燃性多孔質微粒子の表面と細孔内にフィラメント状炭素を被着したものである。不燃性多孔質微粒子としては粘土系多孔質体、アルミナ、シリカ・アルミナ、前述したシリコンを溶融合浸させた炭化珪素系多孔質体、シリカゲル、炭素系多孔質体、ゼオライト、ガラス繊維やシリカ・アルミナ繊維などの無機繊維の集合体などが用いられる。

【0067】

この不燃性多孔質微粒子の細孔内に触媒微粒子を付着せしめ、ガス状の炭化水素またはそれを含む混合物と高温で接触させることにより、不燃性多孔質微粒子の表面と細孔内にフィラメント状炭素を生成・被着することができる。

【0068】

前記触媒には、例えばニッケル、コバルト、鉄、銅、モリブデンあるいはこれらに白金、ロジウム、銀などの貴金属を添加したものが用いられる。前記炭化水素としては、例えばアルカン、アルケン、アルキンの鎖式炭化水素、脂環式炭化水素、芳香族炭化水素などが用いられる。または炭化水素を含む混合物としては、例えば天然ガスや石油ガスなどが用いられる。

【0069】

細孔内に触媒微粒子を担持した不燃性多孔質微粒子をガス状の炭化水素またはそれを含む混合物と高温（例えば 300 ~ 900）で接触させることにより、中空フィラメント状炭素や螺旋構造のフィラメント状炭素が前記細孔内で生成して成長する。このフィラメント状炭素は、結晶質炭素と非晶質炭素の混合物である。

【0070】

この細孔内にフィラメント状炭素を被着した不燃性微粒子 16 を図 19 ないし図 21 に示すように多孔質体 3 の透孔 2 内に圧入してシート状の電磁波吸収体 10 を得る。

【0071】

図 22 ないし図 24 は本発明の第 4 の実施形態に係る電磁波吸収体を説明するための図で、前記第 3 の実施形態と相違する点は、図 10 ないし図 12 に示すように吸収被膜 8 を形

成した多孔質体 3 の透孔 2 内に、細孔内にフィラメント状炭素を被着した不燃性微粒子 16 を装填した点である。本実施形態では図 10 ないし図 12 に示す多孔質体 3 の透孔 2 内に不燃性微粒子 16 を装填したが、図 17 と図 18 に示す多孔質体 3 の透孔 2 内に不燃性微粒子 16 を装填することも可能である。

【0072】

次に前記第 1 ~ 4 の実施形態に係る電磁波吸収体の使用形態例を説明する。図 25 の例は、シート状の電磁波吸収体 10 を複数枚積層して用いる例で、層間接着剤 17 で一体化されている。この例では所定の大きさにカットした電磁波吸収体 10 を複数枚積層したが、長尺状の電磁波吸収体 10 を折り畳みながら積層することもできる。層間接着剤 17 としては例えばエポキシ系樹脂、ポリアミド系樹脂、ビニル系樹脂、合成ゴムなどの通常の接着剤も使用できるが、前述の電磁波吸収性高分子材を層間接着剤 17 として用いることもできる。

10

【0073】

図 26 の例は、シート状の電磁波吸収体 10 を複数枚積層し、層間に不燃性微粒子 16 を層状に介在した例である。

【0074】

図 27 の例は、シート状の電磁波吸収体 10 の片面または両面に不燃性微粒子 16 をコートした例である。コートする際の接着剤としては通常の接着剤も使用できるが、前述の電磁波吸収性高分子材を用いることもできる。

【0075】

図 28 の例は、シート状の電磁波吸収体 10 を円錐状または角錐状などのように立体的に加工し、その中空部に不燃性微粒子 16 を充填した例である。

20

【0076】

図 29 の例は、シート状の電磁波吸収体 10 を断面形状が三角形以上の多角形あるいは円形または楕円形の柱状に加工し、その中空部に不燃性微粒子 16 を充填した例で、この柱状のものを多数集合して使用する。

【0077】

図 30 の例は、シート状の電磁波吸収体 10 を合成樹脂、ゴム、織布、フェルトなどの他の部材 18 とモールドあるいは接着などで組み合わせて使用する例であり、例えばパット状、帽子状、前掛け状、サポータ状など任意の形状に成形できる。

30

【0078】

図 31 ないし図 33 は、前述の通気性とシースルー性を有するシート状の電磁波吸収体 10 を組み合わせて建築材として用いる例を示すものである。本例の場合、図 31 に示すように任意のサイズの三角形のシート状電磁波吸収体 10 を作り、これを 6 枚組み合わせて図 32 に示すように六角形の板状の集合体 20 を製作する。

【0079】

この集合体 20 を例えば図 33 に示すようにフラードーム構造の建築材として用いる。この板状集合体 20 は図示していないが、軽量フレームに組込んでいくか、同形の断熱板や補強板に貼り付けるなどして用いられる。この例ではフラードーム構造の建築材として用いたが、ビル、施設、工場などに電磁波シールド空間を形成するのに側壁、天井壁、床壁、仕切り壁などの建築材として用いることもできる。また、電磁波過敏症の人の住居空間を形成するために、前記集合体 20 と断熱板を貼り合わせた複合体を建築材として用いて住居を構成することも可能である。本例では三角形の電磁波吸収体 10 を組み合わせて六角形の集合体 20 を製作したが、四角形あるいは六角形の電磁波吸収体 10 を組み合わせて建築材として用いることもできる。

40

【0080】

図 34 は本発明に係る電磁波吸収体の 10 MHz, 100 MHz, 1 GHz での電界シールド特性を示す図、図 35 は同じ周波数での磁界シールド特性を示す図で、これらのデータは KEC 法により測定された値である。KEC 法は、近傍電磁界での評価を対象としたもので、微小モノポール・アンテナまたはループ・アンテナの一組の微小アンテナを使用

50

することで、電界シールド特性と磁界シールド特性の両方が測定できる。

#### 【0081】

図中に示す各試料の条件は次の通りである。

試料(a)：図12に示すように平面4a, 4bに対する透孔2の軸方向が90°、厚さ2.0mm。

試料(b)：図11に示すように平面4a, 4bに対する透孔2の傾斜角が70°、厚さ1.0mm、電磁波面に対する透孔2の向きが平行。

試料(c)：傾斜角が70°、厚さ1.0mm、電磁波面に対する透孔2の向きが直角。

試料(d)：傾斜角が70°、厚さ1.5mm、電磁波面に対する透孔2の向きが平行。

試料(e)：傾斜角が70°、厚さ1.5mm、電磁波面に対する透孔2の向きが直角。

10

試料(f)：傾斜角が45°、厚さ1.0mm、電磁波面に対する透孔2の向きが平行。

試料(g)：傾斜角が45°、厚さ1.0mm、電磁波面に対する透孔2の向きが直角。

試料(h)：傾斜角が45°、厚さ1.5mm、電磁波面に対する透孔2の向きが平行。

試料(i)：傾斜角が45°、厚さ1.5mm、電磁波面に対する透孔2の向きが直角。

試料(j)：傾斜角が70°、厚さ1.5mmと厚さ1.0mmの2枚重ね、電磁波面に対する透孔2の向きが平行。

試料(k)：傾斜角が70°、厚さ1.5mmと厚さ1.0mmの2枚重ね、電磁波面に対する透孔2の向きが直角。

試料(l)：傾斜角が45°、厚さ1.5mmと厚さ1.0mmの2枚重ね、電磁波面に対する透孔2の向きが平行。

20

試料(m)：傾斜角が40°、厚さ1.5mmと厚さ1.0mmの2枚重ね、電磁波面に対する透孔2の向きが直角。

#### 【0082】

図34ならびに図35から明らかなように、いずれの試料も10MHzから1GHzまでの広い周波数帯域にわたって高い電界シールド特性と磁界シールド特性を有している。特に平面に対して透孔の向きが傾斜している電磁波吸収体、さらにその中でも2枚重ねした電磁波吸収体は優れたシールド特性を有している。従来の電磁波吸収体は、電界シールド特性がやや高くても磁界シールド特性はほとんど期待できないものが多い。これに対して本発明の電磁波吸収体は電界シールド特性と磁界シールド特性の両方に優れており、マイクロ波帯域の電磁波シールドにも好適である。

30

#### 【0083】

図36は図10と図11に示す八二カム構造を有し、厚さが1.8mm、大きさが21.4cm×26.6cmのシート状電磁波吸収体を2枚重ねた場合、図37は1枚使用した場合のシールド性能を示す特性図である。

#### 【0084】

シールド性能の測定方法は、MIL-STD-285に準拠して行なった。図中の実線は水平偏波、点線は垂直偏波の特性曲線である。この図36と図37から明らかなように、本発明の電磁波吸収体は周波数が20GHzを超えても良好なシールド性能を有し、特に図36に示すように電磁波吸収体を複数枚重ねて使用すると優れたシールド性能を発揮する。

40

#### 【0085】

図38は図19と図20に示す八二カム構造を有し、多孔質セラミックにグラファイトを担持した不燃性微粒子16を装填した大きさが60cm×60cmのシート状電磁波吸収体を1枚用い、高さが3cm、直径が5cmの凸部を多数形成した電磁波吸収体の電磁波反射減衰量を示す特性図である。

#### 【0086】

特性の測定はアーチ法を用いた。前記多孔質セラミックの密度と凸部の形状のバラツキを考慮して、縦方向と横方向の両方向から反射減衰量を測定した。図中の実線が縦方向、点線が横方向から測定した反射減衰量である。

#### 【0087】

50

この図の場合、周波数が30～40GHzの電磁波に対して優れたシールド効果が得られる。前記凸部の形状、大きさ、分布、多孔質セラミックの密度、電磁波吸収体の厚さなどを調整することにより、電磁波のシールドしようとする周波数帯域が特定できる。またこの例では不燃性微粒子16を内部に装填しているから、1300～1800の耐熱性を有している。

【0088】

図39は図19と図20に示す八ニカム構造を有し、多孔質セラミックにグラファイトを担持した不燃性微粒子16を装填した厚さが8mmで、大きさが60cm×60cmの1枚のシート状電磁波吸収体の電磁波反射減衰量を示す特性図である。

【0089】

特性の測定はアーチ法を用いた。前記多孔質セラミックの密度のバラツキを考慮して、縦方向と横方向の両方向から反射減衰量を測定した。図中の実線が縦方向、点線が横方向から測定した反射減衰量である。

【0090】

この図の場合、周波数が60GHzの電磁波に対して優れた吸収効果が得られる。この電磁波吸収体は、自動車追突防止装置や企業LANの60GHzに対応する電磁波吸収体として好適である。前述のような凸部を形成しない場合、多孔質セラミックの粒度、密度、層の厚さなどを調整することにより、電磁波の吸収しようとする周波数帯域が特定できる。またこの例でも不燃性微粒子16を内部に装填しているから、1300以上の耐熱性を有している。

【0091】

図38ならびに図39の結果から明らかなように、本発明の電磁波吸収体は電磁波を反射してシールドするだけでなく、吸収する機能も有している。本明細書では、電磁波を反射してシールドする機能を有するものも含めて電磁波吸収体と称している。

【0092】

前記実施形態では図1に示す八ニカム構造を有する多孔質ブロックからカットしたシート状多孔質体を使用した場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、図2や図3などに示す他の構造の多孔質ブロックから得られるシート状多孔質体を使用しても同等の効果を有する。

【0093】

本発明に係る電磁波吸収体は例えば、

1 ．電波暗室、高層インテリゼントビル、重役室、経理室、コンピュータ室、工場の生産コントロール室、列車の運行コントロール室などの建築材。

2 ．飛行機、列車、自動車、船舶などの乗物類。

3 ．通信機器、OA機器、家電機器、測定機器、電装機器、医療機器類などの各種機器。

4 ．レーダー管制施設などのシールド施設。

5 ．プリント配線基板や電子部品の保護。特に通気性の電磁波吸収体を使用した場合、ヒートシンク（放熱部材）と同等の機能も合わせて発揮できる。

6 ．通気性を利用したヒートシンク（放熱部材）。

7 ．人体などの保護用部材（OAエプロン、電磁波過敏症対策用帽子、ヘルメット、ペースメーカーなどの医療機器保護用カバー、作動中に覆う電子レンジカバー）。

など広範囲の技術分野に適用可能である。

【0094】

【発明の効果】

本発明の第1の手段は、貫通した多数の透孔を有する多孔質基体の前記透孔周面に、電磁波吸収性フィラーと電磁波吸収性高分子材の混合物からなる吸収被膜を形成し、その透孔が前記吸収被膜で塞がれていないで通気性を有することを特徴とするものである。

【0095】

本発明の第2の手段は、貫通した多数の透孔を有する多孔質基体の前記透孔内に、細孔に

10

20

30

40

50

フィラメント状炭素を被着した不燃性または難燃性粒子を装填したことを特徴とするものである。

【0096】

本発明の第3の手段は、貫通した多数の透孔を有する多孔質基体の前記透孔周面に、電磁波吸収性フィラーと電磁波吸収性高分子材の混合物からなる吸収被膜を形成し、その吸収被膜付きの透孔に、細孔内にフィラメント状炭素を被着した不燃性または難燃性粒子を装填したことを特徴とするものである。

【0097】

このような構成の電磁波吸収体は電磁波の吸収性能が高く、薄型、軽量化が可能で、極めて広範囲にわたって電磁波吸収性能が発揮でき、信頼性に優れ、広い技術分野においての応用が可能である。 10

【0098】

また前記第1の手段に係る電磁波吸収体は、通気性あるいは（ならびに）シースルー性を有しているから、通気性あるいは透過性が必要な個所での電磁波の吸収、遮断が可能である。さらに前記第2の手段ならびに第3の手段に係る電磁波吸収体は、優れた不燃性または難燃性をも兼ね備えているなどの特長を有している。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態に用いるハニカム構造の多孔質ブロックの斜視図である。

【図2】本発明の実施形態に用いる格子状構造体の多孔質ブロックの斜視図である。

【図3】本発明の実施形態に用いる他の多孔質ブロックの斜視図である。 20

【図4】多孔質ブロックの斜めカットを説明するための側面図である。

【図5】多孔質ブロックの垂直カットを説明するための側面図である。

【図6】ハニカム構造を有する多孔質基体の横断面図である。

【図7】多孔質ブロックから斜めカットした多孔質基体の図6 A - A線上の縦断面図である。

【図8】多孔質ブロックから垂直カットした多孔質基体の図6 A - A線上の縦断面図である。

【図9】多孔質ブロックの斜めカットの他の例を説明するための上面図である。

【図10】本発明の第1の実施形態に係る電磁波吸収体の横断面図である。

【図11】図7に示す多孔質基体を使用した第1の実施形態に係る電磁波吸収体の縦断面図である。 30

【図12】図8に示す多孔質基体を使用した第1の実施形態に係る電磁波吸収体の縦断面図である。

【図13】本発明の実施形態に係る電磁波吸収体の電磁波吸収原理を説明するための図である。

【図14】本発明の実施形態に係る通気性を有する電磁波吸収体を設置した電子機器の斜視図である。

【図15】本発明の実施形態に係るシースルー性を有する電磁波吸収体を設置した窓付近の断面図である。

【図16】室内側から見たその電磁波吸収体の正面図である。 40

【図17】本発明の第2の実施形態に係る電磁波吸収体の横断面図である。

【図18】その第2の実施形態に係る電磁波吸収体の縦断面図である。

【図19】本発明の第3の実施形態に係る電磁波吸収体の縦断面図である。

【図20】本発明の第3の実施形態に係る電磁波吸収体の横断面図である。

【図21】図8に示す多孔質基体を使用した第3の実施形態に係る電磁波吸収体の縦断面図である。

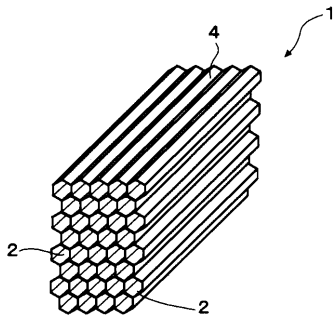
【図22】本発明の第4の実施形態に係る電磁波吸収体の縦断面図である。

【図23】本発明の第4の実施形態に係る電磁波吸収体の横断面図である。

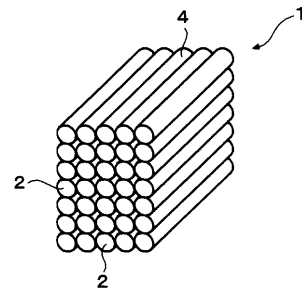
【図24】図8に示す多孔質基体を使用した第4の実施形態に係る電磁波吸収体の縦断面図である。 50

- 【図 2 5】本発明の電磁波吸収体の第 1 の使用形態を示す断面図である。
- 【図 2 6】本発明の電磁波吸収体の第 2 の使用形態を示す断面図である。
- 【図 2 7】本発明の電磁波吸収体の第 3 の使用形態を示す断面図である。
- 【図 2 8】本発明の電磁波吸収体の第 4 の使用形態を示す断面図である。
- 【図 2 9】本発明の電磁波吸収体の第 5 の使用形態を示す斜視図である。
- 【図 3 0】本発明の電磁波吸収体の第 6 の使用形態を示す断面図である。
- 【図 3 1】本発明の電磁波吸収体の第 7 の使用形態に用いられる電磁波吸収体の平面図である。
- 【図 3 2】その電磁波吸収体の集合体の平面図である。
- 【図 3 3】その集合体を用いて構成したフラードームの一部正面図である。 10
- 【図 3 4】本発明の電磁波吸収体の電界シールド特性を示す図である。
- 【図 3 5】本発明の電磁波吸収体の磁界シールド特性を示す図である。
- 【図 3 6】本発明の 2 枚重ねの電磁波吸収体のシールド特性を示す図である。
- 【図 3 7】本発明の 1 枚電磁波吸収体のシールド特性を示す図である。
- 【図 3 8】本発明の多孔質セラミックを使用した凸部を有する電磁波吸収体の反射減衰量特性を示す図である。
- 【図 3 9】本発明の多孔質セラミックを使用したシート状電磁波吸収体の反射減衰量特性を示す図である。
- 【図 4 0】従来電磁波吸収体の斜視図である。
- 【符号の説明】 20
- 1 多孔質ブロック
- 2 透孔
- 3 多孔質基体
- 4 a , 4 b 平面
- 5 透孔周壁
- 6 軸方向
- 7 長辺
- 8 吸収被膜
- 9 電磁波
- 1 0 , 1 0 a , 1 0 b 電磁波吸収体 30
- 1 1 電子機器
- 1 2 通気孔
- 1 3 窓
- 1 4 窓枠
- 1 5 金属枠
- 1 6 不燃性微粒子
- 1 7 層間接着剤
- 1 8 他の部材
- 1 9 薄層
- 2 0 集合体 40

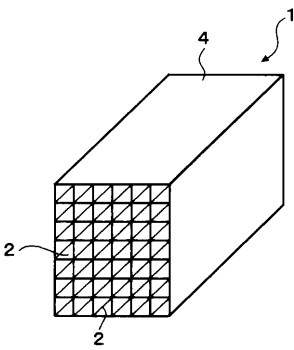
【 図 1 】



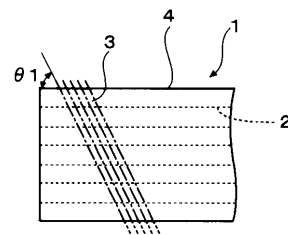
【 図 3 】



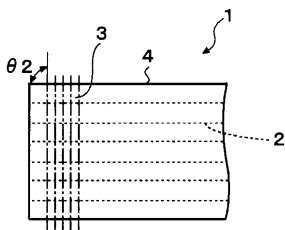
【 図 2 】



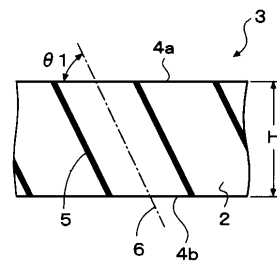
【 図 4 】



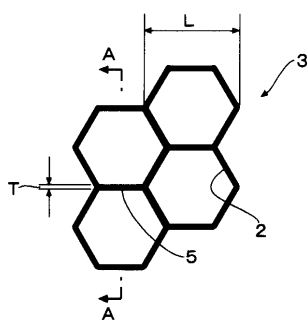
【 図 5 】



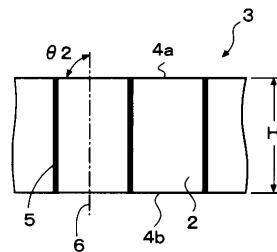
【 図 7 】



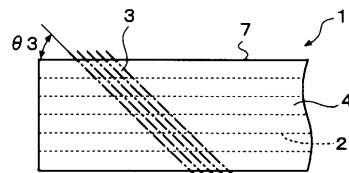
【 図 6 】



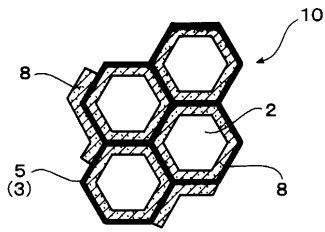
【 図 8 】



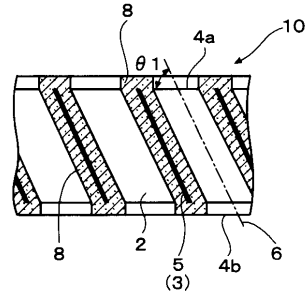
【 図 9 】



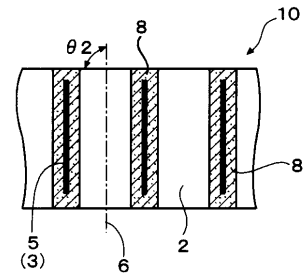
【 図 1 0 】



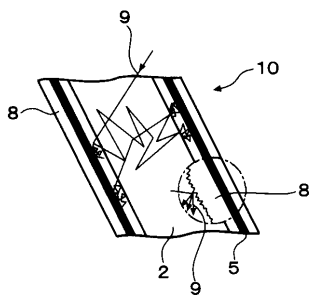
【 図 1 1 】



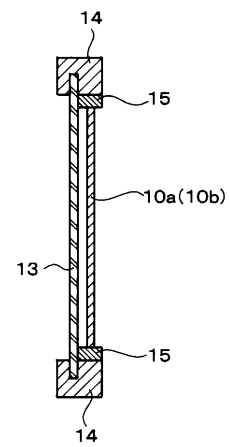
【 図 1 2 】



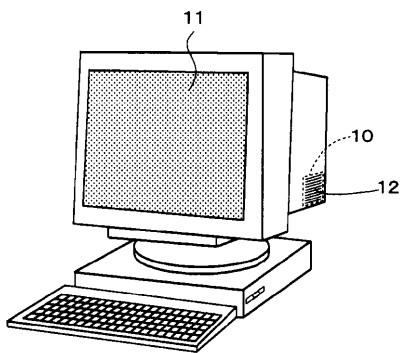
【 図 1 3 】



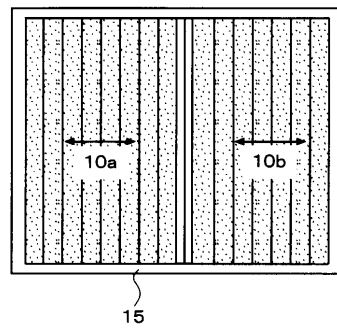
【 図 1 5 】



【 図 1 4 】

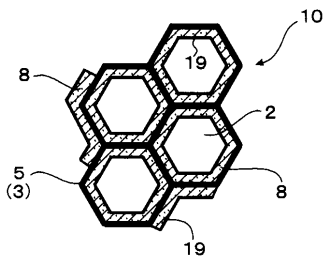


【 図 1 6 】

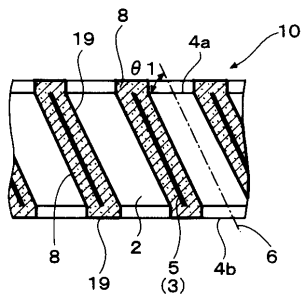




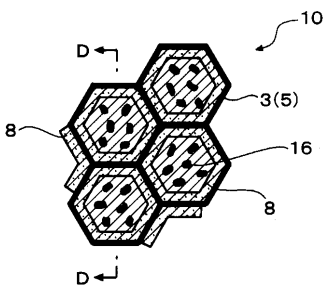
【 図 17 】



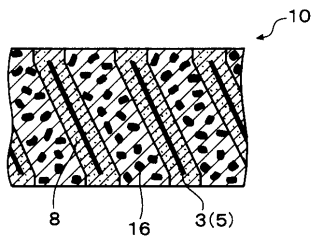
【 図 18 】



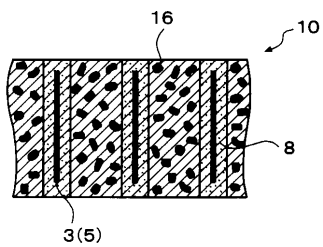
【 図 22 】



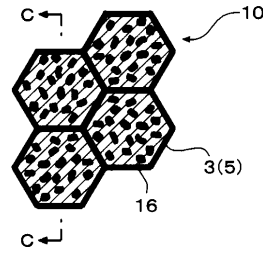
【 図 23 】



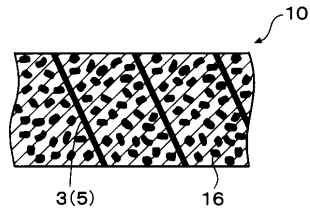
【 図 24 】



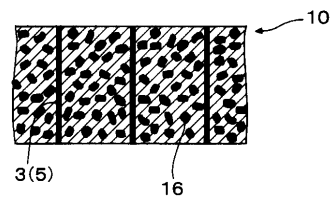
【 図 19 】



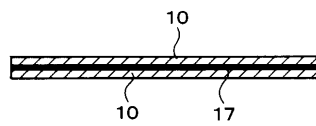
【 図 20 】



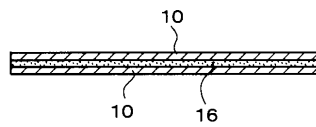
【 図 21 】



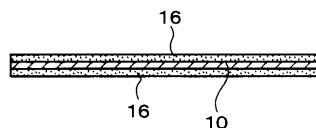
【 図 25 】



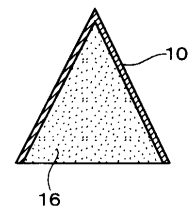
【 図 26 】



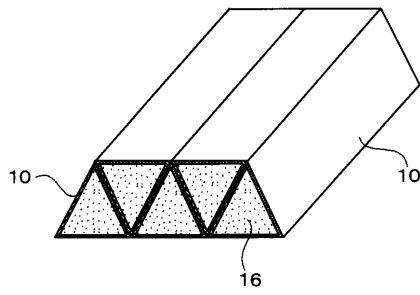
【 図 27 】



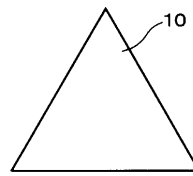
【 図 28 】



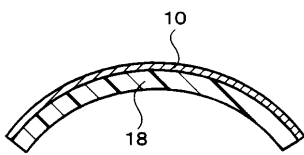
【図 29】



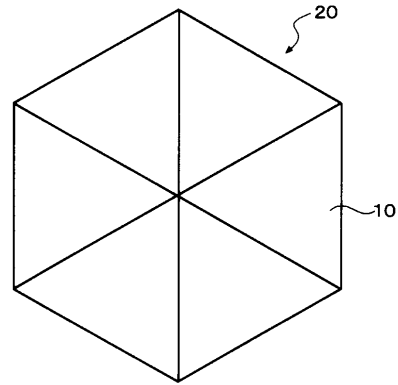
【図 31】



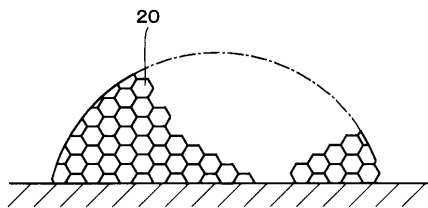
【図 30】



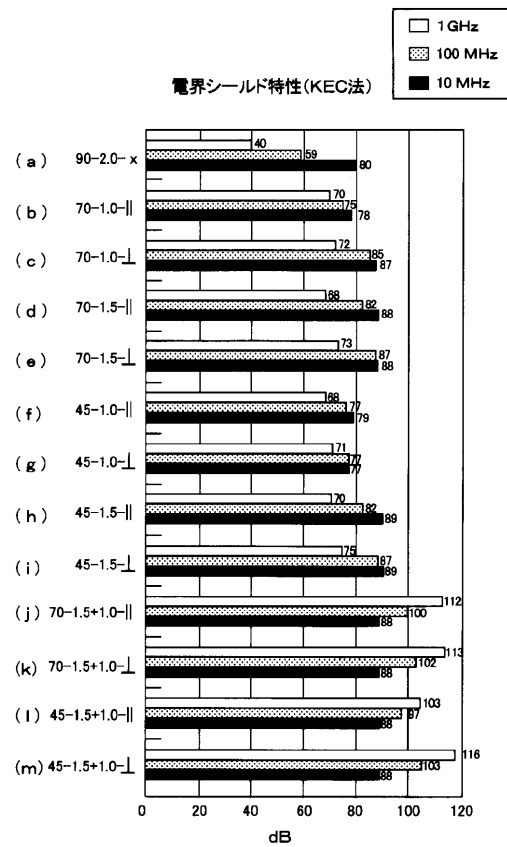
【図 32】



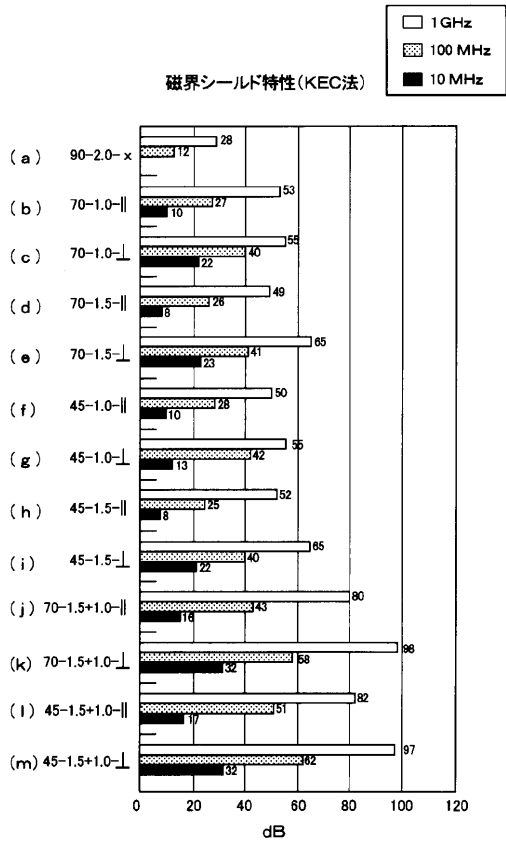
【図 33】



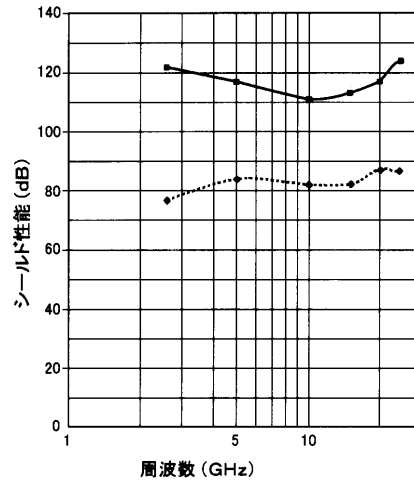
【図 34】



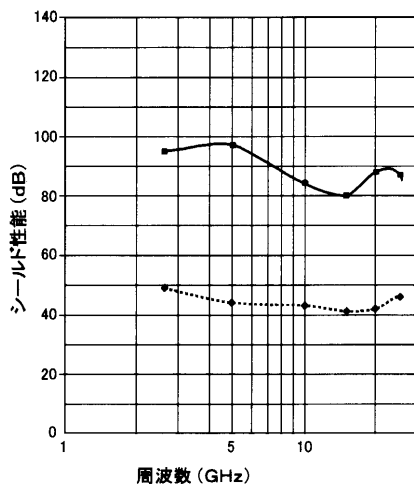
【 図 3 5 】



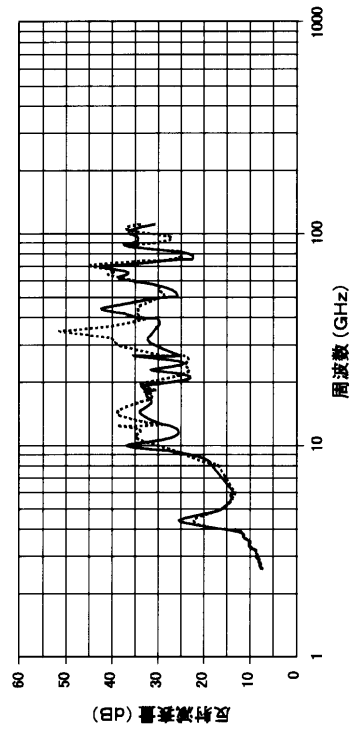
【 図 3 6 】



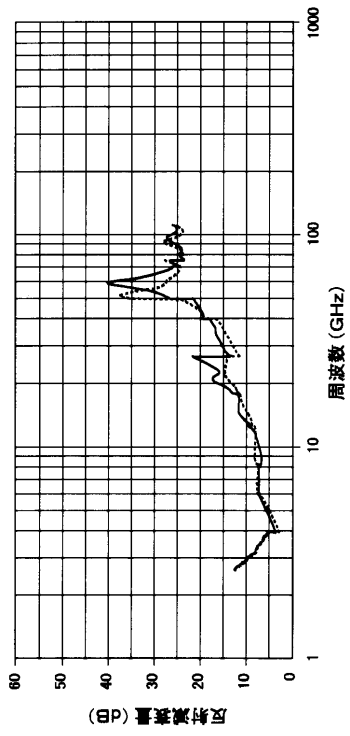
【 図 3 7 】



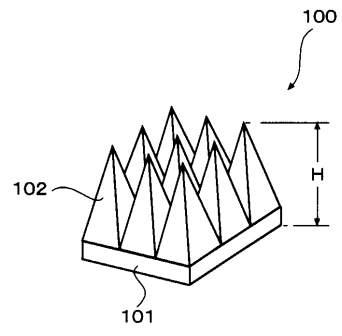
【 図 3 8 】



【 図 3 9 】



【 図 4 0 】



## フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>7</sup>

H 0 1 Q 17/00

F I

H 0 1 Q 17/00

テーマコード(参考)

Fターム(参考) 2E001 DH01 FA03 FA07 FA11 FA14 GA06 GA24 HA14 HA33 HB01  
HB02 HB04 HB05 HB07 HD11 JA27 LA04  
4F100 AA37B AA37C AB01C AB02 AB10 AB16 AB17 AB24 AD07 AK01B  
AK41B AL06B BA02 BA03 BA14 DC01A DC12A DE00B DE01B DG04B  
DJ00A EC182 GB07 GB41 JD08B JD08C JJ07B  
5E321 AA44 BB01 BB21 BB31 BB41 BB44 BB53 BB60 CC16 GG11  
5J020 EA02 EA03 EA07 EA09  
5J046 AA03 AA07 RA07 RA09